

令和3年度 かき処理・加工施設監視計画及び監視結果【旧法】(再掲)

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(%) (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(%) (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(%) (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(%) (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f+h)	監視実 施率(%) (i/h)
かき処理場	2	6	9	150%	58	5	9%	48	1	2%	17	1	6%	129	16	12%
かき入札場	3	0	0	—	1	0	0%	3	0	0%	0	2	—	4	2	50%
かき袋詰め加工	18	7	4	57%	39	16	41%	45	25	56%	28	16	57%	119	61	51%
合 計	23	13	13	100%	98	21	21%	96	26	27%	45	19	42%	252	79	31%